|  |
| --- |
|  |
| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«МИРЭА – Российский технологический университет»**  **РТУ МИРЭА** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИНЯТО**  решением Ученого совета Физико – технологического института  от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_ | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор Физико – технологического института Кузнецов В.В.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б1.В.ДВ.6.1 "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике"** | | | | | |
|  | | | | | |
| Направление подготовки | | | | **12.04.02 «Оптотехника»** | |
|  | | | |  | |
| Магистерская программа | | | | **Оптико-электронные приборы и системы** | |
|  | | | |  | |
| Институт | | **Физико – технологический институт (ФТИ)** | | | |
|  | |  | | | |
| Форма обучения | | | | | **Очная** |
|  | | | | |  |
| Программа подготовки | | | **академическая магистратура** | | |
| Кафедра | **Оптико-электронных приборов и систем** | | | | |
|  |  | | | | |

Москва 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана | **к.т.н., доц. Кузнецов В. В.** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена и принята | |
| на заседании кафедры | **Оптико-электронных приборов и систем** |
|  |  |

Протокол заседания кафедры от 27 июня 2018 г. №11 п.п.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий кафедрой | **к.т.н, доц. Кузнецов В.В.** | |
|  |  |  |

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протокол заседания (Учебно-)методического совета Физико – технологического института от 28 августа 2018 г. № 1 | | |
| Председатель (Учебно-)методического совета института |  |  |
|  |  |  |

**1. Цель освоения дисциплины.**

Дисциплина "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 12.04.02 "Оптотехника" с учетом специфики магистерской программы - "Оптико-электронные приборы и системы".

**2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.**

Дисциплина "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 (дисциплины) учебного плана направления подготовки магистров 12.04.02 "Оптотехника" магистерской программы "Оптико-электронные приборы и системы". Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 акад. час.).

Освоение дисциплины "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

ОК-1 (Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию):

- Схемотехника в оптотехнике (3 семестр);

- Варизонная инженерия полупроводниковых фотоприемников (3 семестр);

- Проектирование и конструирование лазерных комплексов (3 семестр);

- Прикладная электроника (3 семестр);

- Лидарные системы эколоргического и кризисного мониторинга (3 семестр);

- Оптические системы инфракрасной техники (3 семестр);

- Лазерные технологии (3 семестр);

- Информационно-измерительные и управляющие системы (3 семестр);

- Цифровые методы обработки изображдений (3 семестр);

- Специальные фотоприемные устройства и системы (3 семестр);

- Измерения в квантовой электронике (3 семестр);

- Защита интеллектуальной собственности и поиск инновационных решений (3 семестр);

- Проектирование оптико-электронных систем (3 семестр);

- Оптико-электронные системы ночного видения (3 семестр);

- Физические основы лазеров (3 семестр);

- Лазерная интерферометрия и гетеродинный приём (3 семестр);

- Материалы полупроводниковой фотоэлектроники (3 семестр);

- Надежность лазеров (3 семестр);

- Преддипломная практика (4 семестр);

- Выпускная квалификационная работа (4 семестр);

ОК-3 (Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала):

- Схемотехника в оптотехнике (3 семестр);

- Варизонная инженерия полупроводниковых фотоприемников (3 семестр);

- Проектирование и конструирование лазерных комплексов (3 семестр);

- Прикладная электроника (3 семестр);

- Лидарные системы эколоргического и кризисного мониторинга (3 семестр);

- Оптические системы инфракрасной техники (3 семестр);

- Лазерные технологии (3 семестр);

- Информационно-измерительные и управляющие системы (3 семестр);

- Цифровые методы обработки изображдений (3 семестр);

- Специальные фотоприемные устройства и системы (3 семестр);

- Измерения в квантовой электронике (3 семестр);

- Защита интеллектуальной собственности и поиск инновационных решений (3 семестр);

- Проектирование оптико-электронных систем (3 семестр);

- Оптико-электронные системы ночного видения (3 семестр);

- Физические основы лазеров (3 семестр);

- Лазерная интерферометрия и гетеродинный приём (3 семестр);

- Материалы полупроводниковой фотоэлектроники (3 семестр);

- Надежность лазеров (3 семестр);

- Государственный экзамен (4 семестр);

- Деловое общение (3 семестр);

- Психология (инклюзивный курс) (3 семестр);

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (3 семестр);

- Научно-исследовательская работа (3 семестр);

- Преддипломная практика (4 семестр);

- Выпускная квалификационная работа (4 семестр);

ОПК-2 (Способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы):

- Схемотехника в оптотехнике (3 семестр);

- Варизонная инженерия полупроводниковых фотоприемников (3 семестр);

- Проектирование и конструирование лазерных комплексов (3 семестр);

- Прикладная электроника (3 семестр);

- Лидарные системы эколоргического и кризисного мониторинга (3 семестр);

- Оптические системы инфракрасной техники (3 семестр);

- Лазерные технологии (3 семестр);

- Информационно-измерительные и управляющие системы (3 семестр);

- Цифровые методы обработки изображдений (3 семестр);

- Специальные фотоприемные устройства и системы (3 семестр);

- Измерения в квантовой электронике (3 семестр);

- Защита интеллектуальной собственности и поиск инновационных решений (3 семестр);

- Проектирование оптико-электронных систем (3 семестр);

- Оптико-электронные системы ночного видения (3 семестр);

- Физические основы лазеров (3 семестр);

- Лазерная интерферометрия и гетеродинный приём (3 семестр);

- Материалы полупроводниковой фотоэлектроники (3 семестр);

- Надежность лазеров (3 семестр);

- Государственный экзамен (4 семестр);

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (3 семестр);

- Научно-исследовательская работа (3 семестр);

- Преддипломная практика (4 семестр);

- Выпускная квалификационная работа (4 семестр);

ПК-1 (Способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий):

- Государственный экзамен (4 семестр);

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (3 семестр);

- Научно-исследовательская работа (3 семестр);

- Преддипломная практика (4 семестр);

- Выпускная квалификационная работа (4 семестр);

ПК-2 (Способность к построению математических моделей объектов исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи):

- Цифровые методы обработки изображдений (3 семестр);

- Специальные фотоприемные устройства и системы (3 семестр);

- Измерения в квантовой электронике (3 семестр);

- Защита интеллектуальной собственности и поиск инновационных решений (3 семестр);

- Проектирование оптико-электронных систем (3 семестр);

- Оптико-электронные системы ночного видения (3 семестр);

- Физические основы лазеров (3 семестр);

- Государственный экзамен (4 семестр);

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (3 семестр);

- Научно-исследовательская работа (3 семестр);

- Преддипломная практика (4 семестр);

- Выпускная квалификационная работа (4 семестр);

ПК-3 (Способность к выбору оптимального метода и разработке программ экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и электрических измерений с выбором технических средств и обработкой результатов):

- Схемотехника в оптотехнике (3 семестр);

- Варизонная инженерия полупроводниковых фотоприемников (3 семестр);

- Проектирование и конструирование лазерных комплексов (3 семестр);

- Прикладная электроника (3 семестр);

- Лидарные системы эколоргического и кризисного мониторинга (3 семестр);

- Оптические системы инфракрасной техники (3 семестр);

- Лазерные технологии (3 семестр);

- Информационно-измерительные и управляющие системы (3 семестр);

- Цифровые методы обработки изображдений (3 семестр);

- Специальные фотоприемные устройства и системы (3 семестр);

- Измерения в квантовой электронике (3 семестр);

- Защита интеллектуальной собственности и поиск инновационных решений (3 семестр);

- Проектирование оптико-электронных систем (3 семестр);

- Оптико-электронные системы ночного видения (3 семестр);

- Физические основы лазеров (3 семестр);

- Лазерная интерферометрия и гетеродинный приём (3 семестр);

- Материалы полупроводниковой фотоэлектроники (3 семестр);

- Надежность лазеров (3 семестр);

- Государственный экзамен (4 семестр);

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (3 семестр);

- Научно-исследовательская работа (3 семестр);

- Преддипломная практика (4 семестр);

- Выпускная квалификационная работа (4 семестр);

**3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы магистратуры (компетенциями выпускников)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Формируемые компетенции (код и название компетенции, уровень освоения - при наличии в карте компетенции)** | **Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), характеризующие этапы формирования компетенций** |
| ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию) | Знать методики анализа информации, общения и систематизации данных |
| Уметь обобщать данные, прогнозировать результаты работы |
| Владеть навыками анализа, систематизации данных и прогнозированию результатов работы |
| ОК-3 (способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала) | Знать свои творческие возможности и потенциал |
| Уметь развиваться, использовать свой творческий потенциал |
| Владеть навыками саморазвития и творческой работы, способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей |
| ОПК-2 (способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы) | Знать современные методы исследования, оценки и представления результатов выполненной работы |
| Уметь оценивать и представлять результаты выполненной работы |
| Владеть навыками проведения исследований систем и процессов в области оптотехники |
| ПК-1 (способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий) | Знать основы проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий |
| Уметь формулировать цели, задачи и план научного исследования в области оптотехники на основе литературных данных |
| Владеть навыками формулирования цели, задачи и плана научного исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий |
| ПК-2 (способность к построению математических моделей объектов исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи) | Знать методы построения математических моделей, численные методы моделирования процессов в оптотехнике |
| Уметь строить математические модели, разрабатывать новые или применять готовые алгоритмы решения задач моделирования |
| Владеть способностью к построению математических моделей объектов исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи |
| ПК-3 (способность к выбору оптимального метода и разработке программ экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и электрических измерений с выбором технических средств и обработкой результатов) | Знать методику разработки программ экспериментальных исследований в оптотехнике |
| Уметь проводить оптические, фотометрические и электрические измерения, а также обрабатывать полученные результаты |
| Владеть навыками выбора оптимальных методов и разработки программ экспериментальных исследований |

**4. Содержание дисциплины**

4.1. Распределение объема и содержания дисциплины (модуля) по разделам, семестрам, видам учебной работы и формам контроля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № раздела | Семестр | Неделя семестра | Объем (в акад. час.) | | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)  Формы промежуточной аттестации  (по семестрам) |
| Всего | Контактная работа (по видам учебных занятий) | | | | СР | Контроль |
| Всего | ЛК | ЛБ | ПР |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания Защита лабораторной работы |
| 3 | 1 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 4 | 1 | 5-6 | 11 | 11 | 1 | 6 | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания Защита лабораторной работы |
| 5 | 1 | 7-8 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 6 | 1 | 9-10 | 11 | 11 | 1 | 6 | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания Защита лабораторной работы |
| 7 | 1 | 11-12 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 8 | 1 | 13-14 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 9 | 1 | 15-16 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| По материалам 1 семестра | | | 36 |  |  |  |  |  | 36 | Экзамен |
| Всего в 1 семестре | | | 99 | 63 | 9 | 18 | 36 | 0 | 36 |  |
| 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 12 | 2 | 3-4 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 13 | 2 | 5-6 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 14 | 2 | 7-8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 15 | 2 | 9-10 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 16 | 2 | 11-12 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 17 | 2 | 13-14 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| 18 | 2 | 15-16 | 8 | 8 | - | - | 8 | - |  | Устное собеседование Выполнение практического задания |
| По материалам 2 семестра | | | 18 |  |  |  |  |  | 18 | Зачет |
| Всего в 2 семестре | | | 90 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 18 |  |
| **Всего** | | | **189** | **135** | **9** | **18** | **108** | **0** |  |  |

4.2. Наименование и содержание разделов дисциплины

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | Общие принципы автоматизации процесса проектирования; | Общие принципы автоматизации процесса проектирования; |
| 2 | Синтез путём поиска прототипа, использование информационно-поисковой системы; | Синтез путём поиска прототипа, использование информационно-поисковой системы; |
| 3 | Параметры оптимизации | Параметры оптимизации |
| 4 | Принципы, процесс и методы оптимизации | Принципы, процесс и методы оптимизации |
| 5 | Цели моделирования при проектировании оптических приборов. | Цели моделирования при проектировании оптических приборов. |
| 6 | Требования к модели оптико-электронного прибора | Требования к модели оптико-электронного прибора |
| 7 | Теоретические модели | Теоретические модели |
| 8 | Эмпирические модели | Эмпирические модели |
| 9 | Общая методика получения математических моделей оптических приборов | Общая методика получения математических моделей оптических приборов |
| 10 | Построение аналитических моделей приборов | Построение аналитических моделей приборов |
| 11 | Построение статистических моделей приборов | Построение статистических моделей приборов |
| 12 | Совместное применение аналитических и статистических моделей, | Совместное применение аналитических и статистических моделей, |
| 13 | Обобщённая (полная) модель оптического прибора | Обобщённая (полная) модель оптического прибора |
| 14 | Область адекватности модели. | Область адекватности модели. |
| 15 | Структура обобщённой модели оптического прибора и уровни проектирования | Структура обобщённой модели оптического прибора и уровни проектирования |
| 16 | Задание основных параметров оптической системы. | Задание основных параметров оптической системы. |
| 17 | Формирование оптических схем, лучевых аберраций, волновых аберраций. | Формирование оптических схем, лучевых аберраций, волновых аберраций. |
| 18 | Моделирование диаграммы пятна рассеяния, графиков кривизны поля, выполнение оптимизации. | |

4.3. Лабораторные работы (ЛБ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (в акад. часах) |
| 1 | 3 | Моделирование линзовой оптической схемы | 6 |
| 2 | 6 | Моделирование зеркально-линзовой оптической схемы | 6 |
| 3 | 9 | Моделирование изломов оптического пучка с помощью наклонных зеркал с помощью макросов ZPL | 6 |
|  |  | Всего в 1 семестре | 18 |
| 4 |  | **Всего** | **18** |

4.4. Практические занятия (ПР)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий | Трудоемкость (в акад. часах) |
| 1 | 1 | Общие принципы автоматизации процесса проектирования; | 4 |
| 2 | 2 | Синтез путём поиска прототипа, использование информационно-поисковой системы; | 4 |
| 3 | 3 | Параметры оптимизации | 4 |
| 4 | 4 | Принципы, процесс и методы оптимизации | 4 |
| 5 | 5 | Цели моделирования при проектировании оптических приборов. | 4 |
| 6 | 6 | Требования к модели оптико-электронного прибора | 4 |
| 7 | 7 | Теоретические модели | 4 |
| 8 | 8 | Эмпирические модели | 4 |
| 9 | 9 | Общая методика получения математических моделей оптических приборов | 4 |
|  |  | Всего в 1 семестре | 36 |
| 10 | 10 | Построение аналитических моделей приборов | 4 |
| 11 | 11 | Построение статистических моделей приборов | 4 |
| 12 | 12 | Совместное применение аналитических и статистических моделей, | 4 |
| 13 | 13 | Обобщённая (полная) модель оптического прибора | 4 |
| 14 | 14 | Область адекватности модели. | 4 |
| 15 | 15 | Структура обобщённой модели оптического прибора и уровни проектирования | 4 |
| 16 | 16 | Задание основных параметров оптической системы. | 4 |
| 17 | 17 | Формирование оптических схем, лучевых аберраций, волновых аберраций. | 4 |
| 18 | 18 | Моделирование диаграммы пятна рассеяния, графиков кривизны поля, выполнение оптимизации. | 4 |
|  |  | Всего в 2 семестре | 36 |
|  |  | **Всего** | **72** |

**5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения:

- подготовка к занятиям с использованием конспектов и приведенных ниже (п/п.п. 8.1 и 8.2) источников;

- оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и теоретическая подготовка к их сдаче.

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации приведен ниже (п. 6.3).

**6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

6.1. Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" , с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивая

6.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, используемые шкалы оценивания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элементы компетенций (знания, умения, владения)** | **Показатели оценивания** | **Критерии оценивания** | **Средства оценивания** | **Шкалы оцени-вания** |
| Знать (ОК-1) | Знание методик анализа информации, общения и систематизации данных | Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Уметь (ОК-1) | Умение обобщать данные, прогнозировать результаты работы | Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Владеть (ОК-1) | Владение навыками анализа, систематизации данных и прогнозированию результатов работы | Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 2 |
| Знать (ОК-3) | Знание своих творческих возможностей и потенциала | Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Уметь (ОК-3) | Умение развиваться, использовать свой творческий потенциал | Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Владеть (ОК-3) | Владение навыками саморазвития и творческой работы, способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей | Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 2 |
| Знать (ОПК-2) | Знание современных методовъ исследования, оценки и представления результатов выполненной работы | Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Уметь (ОПК-2) | Умение оценивать и представлять результаты выполненной работы | Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Владеть (ОПК-2) | Владение навыками проведения исследований систем и процессов в области оптотехники | Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 2 |
| Знать (ПК-1) | Знание основ проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий | Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Уметь (ПК-1) | Умение формулировать цели, задачи и план научного исследования в области оптотехники на основе литературных данных | Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Владеть (ПК-1) | Владение навыками формулирования цели, задачи и плана научного исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий | Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 2 |
| Знать (ПК-2) | Знание методов построения математических моделей, численных методов моделирования процессов в оптотехнике | Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Уметь (ПК-2) | Умение строить математические модели, разрабатывать новые или применять готовые алгоритмы решения задач моделирования | Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Владеть (ПК-2) | Владение способностью к построению математических моделей объектов исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи | Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 2 |
| Знать (ПК-3) | Знание методики разработки программ экспериментальных исследований в оптотехнике | Правильность и полнота ответов, глубина понимания вопроса | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Уметь (ПК-3) | Умение проводить оптические, фотометрические и электрические измерения, а также обрабатывать полученные результаты | Правильность выполнения учебных заданий, аргументированность выводов | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 1 |
| Владеть (ПК-3) | Владение навыками выбора оптимальных методов и разработки программ экспериментальных исследований | Обоснованность и аргументированность выполнения учебной деятельности | Текущий контроль:  Выполнение устных заданий;  Выполнение практических заданий;  Выполнение и защита лабораторных работ;  Промежуточная аттестация:  Экзамен  Зачет | Шкала 2 |

6.2.2. Описание шкал оценивания степени сформированности элементов компетенций

Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначения | | Формулировка требований к степени сформированности компетенции | | |
| Цифр. | Оценка | Знать | Уметь | Владеть |
|
| 1 | Неуд. | Отсутствие знаний | Отсутствие умений | Отсутствие навыков |
| 2 | Неуд. | Фрагментарные знания | Частично освоенное умение | Фрагментарное применение |
| 3 | Удовл. | Общие, но не структурированные знания | В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение | В целом успешное, но не систематическое применение |
| 4 | Хор. | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания | В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков |
| 5 | Отл. | Сформированные систематические знания | Сформированное умение | Успешное и систематическое применение навыков |

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначения | | Формулировка требований к степени сформированности компетенции |
| Цифр. | Оценка |
|
| 1 | Неуд. | Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале |
| 2 | Удовл. или неуд. (по усмотрению преподавателя) | Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. |
| 3 | Удовл. | Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях. |
| 4 | Хор. | Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения. |
| 5 | Отл. | Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины. |

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3) в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:

1. Техническое задание на проектирование оптической системы.

2. Оформление результатов проектирования. Техническая документация.

3. Нисходящее проектирование. Восходящее проектирование.

4. Функциональное проектирование. Конструкторское проектирование. Технологическое проектирование

5. Проектные процедуры и операции.

6. Проектирование – как обратная задача. Синтез. Анализ. Оптимизация. Типовой алгоритм проектирования.

7. Программы автоматизированного проектирования оптических систем (универсальные программы, программы проектирования лазерных систем, систем интегральной и волоконной оптики).

8. Программы автоматизированного проектирования оптических элементов (дифракционных решеток, дифракционных и голографических оптических элементов и другие).

9. Программы проектирования и оптимизации оптических покрытий. Базы данных оптических систем и материалов.

10. Системы автоматизации конструирования вернего, среднего и лёгкого уровня.

11. Системы для управления изготовлением оптических деталей (программы управления станками для формообразования стеклянных оптических деталей, программы управления установками для нанесения оптических покрытий и другие.).

12. Системы для контроля качества оптических деталей и систем (программы для обработки интерферограмм, гартманограмм, результатов других оптических измерений).

13. Системы для автоматизации юстировки оптических систем (программы для оптимизации взаимного расположения реальных оптических деталей в оптическом приборе, программы для комплектации оптических систем из реально изготовленных серий деталей и другие).

14. Общие принципы автоматизации процесса проектирования. Программные комплексы проектирования.

15. Свойства моделируемого объекта. Структура модели. Задача идентификации. Погрешности модели.

16. Требования к габаритам системы. Требования к качеству изображения.

17. Требования к интенсивности изображения. Требования, относящиеся к условиям эксплуатации оптического прибора.

18. Структурный синтез. Габаритный расчёт. Примеры габаритного расчёта.

19. Определение светосилы, необходимой для обеспечения заданных в ТЗ требований к интенсивности изображения.

20. Примеры энергетического расчёта.

21. Выбор аберраций, подлежащих исправлению. Выбор конструкций компонентов и оптических материалов.

22. Алгебраический метод получения стартовой системы.

23. Предварительный расчёт из тонких линз. Введение толщин.

24. Создание стартовой системы с использованием особых свойств поверхностей и линз. Метод проб.

25. Масштабные передаточные характеристики.

26. Энергетические передаточные характеристики.

27. Структурные передаточные характеристики.

28. Параметры оптимизации, оптимизируемые функции и критерий оптимизации

Защита лабораторных работ (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3) в рамках текущего контроля по дисциплине) по разделам дисциплины:

- Назовите основные особенности моделирования зеркально-линзовой оптической схемы

- Перечислите особенности моделирования изломов оптического пучка с помощью наклонных зеркал с помощью макросов ZPL

Зачет выставляется по совокупности результатов текущего контроля по разделам дисциплины.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (оценка сформированности элементов (знаний, умений) компетенций общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3) в рамках промежуточного контроля по дисциплине) по разделам дисциплины представлен в Приложении 2 к Рабочей программе.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедуры и средства оценивания элементов компетенций по дисциплине "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процедура проведения** | **Средство оценивания** | | | | |
| Текущий контроль | | | Промежуточный контроль | |
| Выполнение устных заданий | Выполнение практических заданий | Защита лабораторных работ | Экзамен | Зачет |
| Продолжительность контроля | По усмотрению преподавателя | По усмотрению преподавателя | По усмотрению преподавателя | В соответствии с принятыми нормами времени | В соответствии с принятыми нормами времени |
| Форма проведения контроля | Устная | Устная, Письменная | Устная | Устная, Письменная | Устная, Письменная |
| Вид проверочного задания | Устные вопросы | Практические задания | Устные вопросы | Экзаменационный билет | Вопросы к зачету |
| Форма отчетности | Ответы в устной форме | Ответы в письменной форме | Ответы в устной форме, отчет о проведении лабораторной работы, протокол измерений | Ответы в письменной и устной форме | Ответы в письменной и устной форме |
| Раздаточный материал | Справочная литература | Справочная литература | Справочная литература | Справочная литература | Справочная литература |

**7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Дисциплина "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" предусматривает лекции, практические занятия лабораторных работ . Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, , самостоятельную работу, ознакомление с основной и дополнительной литературой.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в составе программы магистратуры.

**8. Ресурсное обеспечение дисциплины**

8.1. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

а) Основная литература:

1. Саржевский, А. М., Оптика : полный курс; Едиториал УРСС, 2017 607 c.

2. Ландсберг Г.С., Оптика : учебное пособие для вузов. Изд. 7-е, стер.; ФИЗМАТЛИТ 2017, 848 с.

3. Андреев А.Л., Коротаев В.В. Элементы и узлы электронных и оптико-электронных приборов. Учебное пособие; Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016.

4. Вычислительная оптика /Русинов М.М. и др. Справочник. - М.: Издательство ЛКИ, 2008

5. Г.Шрёдер, Х.Трайбер Техническая оптика. –М.:Техносфера, 2006

б) Дополнительная литература:

1. Родионов С. А. Автоматизация проектирования оптических систем: Учеб. пособие для вузов / С. А. Родионов. — Л.: Машиностроение, 1982. — 270 с.: ил

2. Проектирование оптико-электронных приборов: Учеб. для вузов / Ю. Б. Парвулюсов, С. А. Родионов, В. П. Солдатов, и др.; под ред. Ю. Г. Якушенкова. — М.: Логос, 2000. — 487 с.: ил

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения дисциплины:

http://www.library.mirea.ru.

http://scilab.su/

8.3. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

Комплект лицензионного программного обеспечения: MS Windows , MS Office . OOО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» сублицензионный договор от 07 июня 2018 №0373100029518000033.

8.4. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

- учебная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием;

- учебная аудитория для проведения семенарских и практических занятий;

- лабораторный практикум по направлению"Оптико-электронные приборы и системы"

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 12.04.02 "Оптотехника", магистерской программы "Оптико-электронные приборы и системы"

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.6.1 "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата внесения изменений | Номер пункта рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики | Содержание изменений | Согласование | |
| Зав. кафедрой | Директор института |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.6.1 "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата внесения изменений | Номер пункта рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики | Содержание изменений | Согласование | |
| Зав. кафедрой | Директор института |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Приложение 1**

**Аннотация**

**к рабочей программе дисциплины "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике"**

**1. Цель освоения дисциплины.**

Дисциплина "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 12.04.02 "Оптотехника" с учетом специфики профиля подготовки - "Оптико-электронные приборы и системы". В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

- Методики анализа информации, общения и систематизации данных (ОК-1);

- Свои творческие возможности и потенциал (ОК-3);

- Современные методы исследования, оценки и представления результатов выполненной работы (ОПК-2);

- Основы проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий (ПК-1);

- Методы построения математических моделей, численные методы моделирования процессов в оптотехнике (ПК-2);

- Методику разработки программ экспериментальных исследований в оптотехнике (ПК-3);

**Уметь:**

- Обобщать данные, прогнозировать результаты работы (ОК-1);

- Развиваться, использовать свой творческий потенциал (ОК-3);

- Оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);

- Формулировать цели, задачи и план научного исследования в области оптотехники на основе литературных данных (ПК-1);

- Строить математические модели, разрабатывать новые или применять готовые алгоритмы решения задач моделирования (ПК-2);

- Проводить оптические, фотометрические и электрические измерения, а также обрабатывать полученные результаты (ПК-3);

**Владеть:**

- Навыками анализа, систематизации данных и прогнозированию результатов работы (ОК-1);

- Навыками саморазвития и творческой работы, способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей (ОК-3);

- Навыками проведения исследований систем и процессов в области оптотехники (ОПК-2);

- Навыками формулирования цели, задачи и плана научного исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической работы с применением современных информационных технологий (ПК-1);

- Способностью к построению математических моделей объектов исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор готового алгоритма решения задачи (ПК-2);

- Навыками выбора оптимальных методов и разработки программ экспериментальных исследований (ПК-3);

**2. Место дисциплины в структуре ОП ВО.**

Дисциплина "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 (дисциплины) учебного плана направления подготовки бакалавров 12.04.02 "Оптотехника" профиля подготовки "Оптико-электронные приборы и системы".

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 акад. час.).

Форма промежуточного контроля успеваемости - зачет, экзамен.

**Приложение №2**

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**"Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике"**

***Назначение оценочных материалов***

Фонд оценочных материалов создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) для проведения текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.

Оценочные материалы (ОМ) – материалы, нормирующие процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).

Фонд оценочных материалов сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ОМ являются:

• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины);

• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);

• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);

• качество оценочных средств и ОМ в целом, обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.

**Целью ОМ** является проверка сформированности у студентов компетенций по видам профессиональной деятельности:

* *научно-исследовательской*
* *технологической*
* *организационно-управленческой*

**Второй целью ОМ** является проверка сформированности у студентов компетенций:

**общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3)**

**Карта компетенций** представлена в п. 3 Рабочей программы дисциплины.

**Показатели оценивания** планируемых результатов обучения представлены в п. 6.2.1 Рабочей программы дисциплины

**Оценочные материалы**

**Раздел 1. Задания для текущего контроля**

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими магистерской учебной программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических заданий, тестирования, написание рефератов, работу над презентациями и проектами.

**ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

1. ***Подготовка информационного сообщения*** для практического занятия. Информационное сообщение – небольшое по объему дополнение к вопросам, рассматриваемым на семинарских занятиях. Студент излагает подготовленные им материалы в аудитории, принимая участие в дискуссии по тому или иному вопросу. Информационное сообщение должно отвечать следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Целью такого выступления является подготовка студентов к самостоятельному анализу учебной и научной литературы и выработка у них опыта самостоятельного мышления по проблемам курса.

Вопросы для подготовки информационного сообщения содержатся в планах семинарских занятий по дисциплине и другой методической литературе или предлагаются преподавателем после изучения соответствующей темы курса.

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5-10 мин.

***2. Написание реферата.*** Реферат – это краткое (с точки зрения всей существующей по данной проблеме литературы) изложение сущности избранной проблемы. Как правило, реферат имеет научно-информационное назначение. Выбор темы реферата имеет важное значение: тема должна представлять профессиональный интерес, касаться обсуждаемых в современной литературе вопросов. Реферат пишется на основе изучения ряда монографических изданий, статей, помещенных в периодических изданиях.

Перечень предлагаемых тем для написания рефератов можно найти в планах семинарских занятий по дисциплине, в методической литературе или на сайте кафедры. Студент вправе сам предложить тему реферата, в этом случае требует согласование её формулировки с преподавателем.

Регламент озвучивания реферата – 10-15 минут.

3. С***оставление краткого конспекта.*** Конспект–это одна из разновидностей вторичных документов фактографического ряда, краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. Составление конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос.

Существует две разновидности конспектирования:

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, нормативных документов, статей, помещенных в специализированных периодических изданиях);

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).

Конспект может быть кратким или подробным.

Необходимо уточнить, что дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов ис­точника. Если речь идет о научной статье, помещенной в специализированных периодических изданиях, то следует указать фамилию автора, наименование статьи, название журнала, а также год и номер данного периодического издания. Если речь идет о конспектировании нормативных документов, то следует обратить внимание на действующую редакцию данного документа.

Отчет о составлении конспекта предоставляется в письменном виде. Кроме того, студент кратко излагает главные положения и выводы в аудитории. Регламент устного сообщения на семинарских занятиях – 3-4 минуты. Преподаватель просматривает предоставленный конспект.

4. ***Написание эссе***- это вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно.

Эссе - это небольшая письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Тема, выбираемая для написания эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные пробле­мы области изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от обучающегося умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно изла­гать свою точку зрения.

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих работ, научных конференциях.

5. ***Написание рецензии***- это вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по написанию критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, сочинение и пр.). В рецензии обучающийся должен обозначить проблему, которой посвящена статья, проанализировать доказательную базу, положительные стороны и недостатки статьи, высказать свою точку зрения на рассматриваемые проблемы.

6. ***Составление словаря терминов по темам курса*** – вид самостоятельной работы обучающегося, выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у работы обучающихся способность выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.

7. ***Составление сводной* (*обобщающей*) *таблицы по теме***- это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Крат­кость изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оцени­вается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию.

8. ***Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм***- это более простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы является развитие умения обучающегося выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход раз­вития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т.д. Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем обучающимся как обязательные для подготовки к практическим занятиям.

9. ***Подготовка письменной творческой работы,*** н***аучно-исследовательская деятельность обучающегося***- этот вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе занятий обучающегося в кружке по дисциплине или планироваться индивидуально и требует достаточной подготовки и методического обеспечения.

Подготовка к исследовательской работе интенсифицируется при выборе темы дипломной работы, когда студенты начинают сбор материала к исследованию. Совместно с руководителем составляются общая программа деятельности, план-проспект дипломной работы, ведется подбор литературы.

Роль преподавателя и роль обучающегося в этом случае значительно усложняются, так как основной целью является развитие у обучающихся исследовательского, научного мышления. Такой вид деятельности под силу не всем обучающимся, планируя его, следует учитывать индивидуальные особенности обучающегося. Более сложна и система реализации такого вида деятельности, более емки затраты времени как обучающегося, так и преподавателя. В качестве кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено микроисследование, изготовлены сложные учебные модели.

10. ***Создание материалов-презентаций***- это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных инфор­мационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у обучающихся навыки работы на компьютере.

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

**Вопросы для текущего контроля знаний студентов.**

Опрос проводится в устной или письменной форме. Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный опрос. Перечень вопросов по дисциплине приведен ниже:

1. Техническое задание на проектирование оптической системы.

2. Оптические схемы спектральных приборов и монохроматоров с использованием призм и дифракционных решёток.

3. Оформление результатов проектирования. Техническая документация.

4. Основные характеристики спектральных приборов: аппаратная функция, разрешающая способность область дисперсии.

5. Нисходящее проектирование. Восходящее проектирование.

6. Функциональное проектирование. Конструкторское проектирование. Технологическое проектирование

7. Квантовые числа, излучательные переходы, правила отбора.

8. Проектные процедуры и операции.

9. Проектирование – как обратная задача. Синтез. Анализ. Оптимизация. Типовой алгоритм проектирования.

10. Спектры многоэлектронных атомов. Спектры атомов во внешних электрических и магнитных полях.

11. Программы автоматизированного проектирования оптических систем (универсальные программы, программы проектирования лазерных систем, систем интегральной и волоконной оптики).

12. Эффект Штарка и эффект Зеемана.

13. Программы автоматизированного проектирования оптических элементов (дифракционных решеток, дифракционных и голографических оптических элементов и другие).

14. Колебательно-вращательные координаты молекул, правила отбора в колебательно-вращательных спектрах.

15. Программы проектирования и оптимизации оптических покрытий. Базы данных оптических систем и материалов.

16. Линейная оптика, границы раздела двух сред, нормальная и аномальные дисперсии.

17. Системы автоматизации конструирования вернего, среднего и лёгкого уровня.

18. Физические основы абсорбции, соотношения Крамерса-Кронига, закон Бугера-Ламберта-Берра.

19. Системы для управления изготовлением оптических деталей (программы управления станками для формообразования стеклянных оптических деталей, программы управления установками для нанесения оптических покрытий и другие.).

20. Рэлеевское рассеяние, комбинационное и вынужденное рассеяние.

21. Системы для контроля качества оптических деталей и систем (программы для обработки интерферограмм, гартманограмм, результатов других оптических измерений).

22. Системы для автоматизации юстировки оптических систем (программы для оптимизации взаимного расположения реальных оптических деталей в оптическом приборе, программы для комплектации оптических систем из реально изготовленных серий деталей и другие).

23. Общие принципы автоматизации процесса проектирования. Программные комплексы проектирования.

24. Свойства моделируемого объекта. Структура модели. Задача идентификации. Погрешности модели.

25. Требования к габаритам системы. Требования к качеству изображения.

26. Двойное лучепреломление, распространение света в кристаллах, вращение плоскости поляризации.

27. Требования к интенсивности изображения. Требования, относящиеся к условиям эксплуатации оптического прибора.

28. Структурный синтез. Габаритный расчёт. Примеры габаритного расчёта.

29. Определение светосилы, необходимой для обеспечения заданных в ТЗ требований к интенсивности изображения.

30. Примеры энергетического расчёта.

31. Взаимодействие сильного светового поля со средой.

32. Выбор аберраций, подлежащих исправлению. Выбор конструкций компонентов и оптических материалов.

33. Алгебраический метод получения стартовой системы.

34. Основы нелинейной оптики: генерация второй гармоники, преобразование одной световой волны в другую, параметрические явления в оптике.

35. Предварительный расчёт из тонких линз. Введение толщин.

36. Преобразование поляризации света, векторное описание поляризации.

37. Создание стартовой системы с использованием особых свойств поверхностей и линз. Метод проб.

38. Спонтанное и вынужденное излучение. Поглощение.

39. Масштабные передаточные характеристики.

40. Принцип работы лазера. Структурная схема лазера, принципы накачки, принципы обратной связи.

41. Энергетические передаточные характеристики.

42. Структурные передаточные характеристики.

43. Параметры оптимизации, оптимизируемые функции и критерий оптимизации

44. Свойства лазерных пучков: монохроматичность, когерентность, направленность, яркость.

45. Матрицы ABCD. Линзовый волновод, лучи в линзоподобной среде, распространение лучей между зеркалами.

46. Амплитудная, фазовая, частотная и пространственно частотная модуляция. Отклонение оптического излучения.

47. Электрооптические, магнитооптические и акустооптические модуляторы и дефлекторы.

48. Распространение электромагнитного поля в пространстве. Уравнения Максвелла.

49. Сферические и плоские световые волны.

Прохождение контроля и выполнение всех работ способствует формированию: общекультурных (ОК-1, ОК-3), общепрофессиональных (ОПК-2, ПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций

**Раздел 2. Промежуточная аттестация**

ОМ для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала.

По дисциплине "Системы автоматизированного проектирования в оптотехнике" формой промежуточного контроля успеваемости является зачет, экзамен.

**Зачет** выставляется по совокупности результатов текущего контроля по разделам дисциплины в ходе семинарских занятий и выполнения практических заданий.

**Шкала оценивания:**

**«Зачет»** – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 50% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия «неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает, и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

**«Незачет»** – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при ответах обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

**Экзамен** выставляется по совокупности результатов текущего контроля по разделам дисциплины в ходе семинарских занятий и по результатам экзамена, проводимого во время сессии. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса. **Шкалы оценивания** представлены в п. 6.2.2. рабочей программы.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Техническое задание на проектирование оптической системы.

2. Спонтанное и вынужденное излучение. Поглощение.

3. Оформление результатов проектирования. Техническая документация.

4. Принцип работы лазера. Структурная схема лазера, принципы накачки, принципы обратной связи.

5. Нисходящее проектирование. Восходящее проектирование.

6. Функциональное проектирование. Конструкторское проектирование. Технологическое проектирование

7. Свойства лазерных пучков: монохроматичность, когерентность, направленность, яркость.

8. Проектные процедуры и операции.

9. Матрицы ABCD. Линзовый волновод, лучи в линзоподобной среде, распространение лучей между зеркалами.

10. Проектирование – как обратная задача. Синтез. Анализ. Оптимизация. Типовой алгоритм проектирования.

11. Амплитудная, фазовая, частотная и пространственно частотная модуляция. Отклонение оптического излучения.

12. Программы автоматизированного проектирования оптических систем (универсальные программы, программы проектирования лазерных систем, систем интегральной и волоконной оптики).

13. Электрооптические, магнитооптические и акустооптические модуляторы и дефлекторы.

14. Программы автоматизированного проектирования оптических элементов (дифракционных решеток, дифракционных и голографических оптических элементов и другие).

15. Распространение электромагнитного поля в пространстве. Уравнения Максвелла.

16. Программы проектирования и оптимизации оптических покрытий. Базы данных оптических систем и материалов.

17. Системы автоматизации конструирования вернего, среднего и лёгкого уровня.

18. Пассивные оптические компоненты: разветвители 2х2

19. Системы для управления изготовлением оптических деталей (программы управления станками для формообразования стеклянных оптических деталей, программы управления установками для нанесения оптических покрытий и другие.).

20. Системы для контроля качества оптических деталей и систем (программы для обработки интерферограмм, гартманограмм, результатов других оптических измерений).

21. Пассивные оптические компоненты: разветвитель 3х3. Уравнения связанных мод для него

22. Системы для автоматизации юстировки оптических систем (программы для оптимизации взаимного расположения реальных оптических деталей в оптическом приборе, программы для комплектации оптических систем из реально изготовленных серий деталей и другие).

23. Волоконной оптические усилители: обзор существующих решений

24. Общие принципы автоматизации процесса проектирования. Программные комплексы проектирования.

25. Иттербиевые волоконные усилители

26. Свойства моделируемого объекта. Структура модели. Задача идентификации. Погрешности модели.

27. Требования к габаритам системы. Требования к качеству изображения.

28. Сферические и плоские световые волны.

29. Требования к интенсивности изображения. Требования, относящиеся к условиям эксплуатации оптического прибора.

30. Структурный синтез. Габаритный расчёт. Примеры габаритного расчёта.

31. Определение светосилы, необходимой для обеспечения заданных в ТЗ требований к интенсивности изображения.

32. Примеры энергетического расчёта.

33. Выбор аберраций, подлежащих исправлению. Выбор конструкций компонентов и оптических материалов.

34. Представление световых полей комплексными функциями.

35. Алгебраический метод получения стартовой системы.

36. Предварительный расчёт из тонких линз. Введение толщин.

37. Типы источников излучения в волоконной оптике

38. Создание стартовой системы с использованием особых свойств поверхностей и линз. Метод проб.

39. Ввод оптического излучения в волокно. Эффективность ввода.

40. Масштабные передаточные характеристики.

41. Многомодовое оптическое волокно

42. Энергетические передаточные характеристики.

43. Структурные передаточные характеристики.

44. Параметры оптимизации, оптимизируемые функции и критерий оптимизации

45. Одномодовое оптическое волокно

46. Двухлучевая интерференция, картина поля интерференции для плоских и сферических волн, пространственный период и контраст.

47. Описание интерференции в скалярном приближении и с учётом поляризации световых волн.

48. Комплексная степень когерентности, расчёт временной когерентности, теорема Винера-Хинчина.

49. Волновое уравнение в изотропной, анизотропной и неоднородных средах. Дифракционный интеграл.